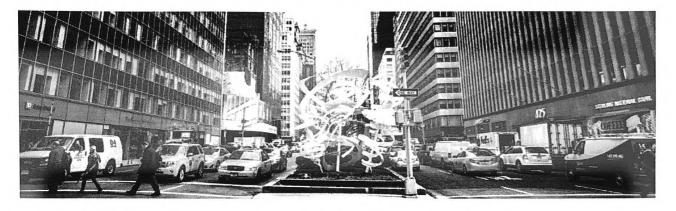
[2019 KOTRA NY IP-DESK Newsletter #13] Invitation to Korean Startup Summit NYC 2019

KOTRA NY IP-DESK Subscription

Tue, Oct 8, 2019 at 4:56 PM

View this email in your browser

[2019 KOTRA NY IP-DESK Newsletter #13] Invitation to Korean Startup Summit NYC 2019



KOTRA New York would like to cordially invite you to attend this year's Korean Startup Summit NYC 2019, taking place on October 24, at the 4W43 Building.

Korean Startup Summit NYC 2019 is in its 3rd iteration, co-hosted by the Consulate General and KOTRA NY IP-DESK and organized by Korean Startups & Entrepreneurs (KSE). As one of the most prominent, Korean focused events in New York, KSS 2019 brings together the Korean entrepreneurial community for an afternoon and evening of startup pitches, panel discussions, and opportunities to connect with like-minded individuals.

For more information and to register to attend, please follow the link below.

RSVP: https://koreastartupsummitnyc2019.splashthat.com/

Agenda

*Separate registration required in advance to be eligible to participate in the "Interactive Startup Workshop" and "Startup Pitch Event." Please fill out the application in the link above.

1:00-2:00pm: Startup Business & Legal Essentials

- Managing and Leveraging Startup's IP Portfolio
- Structuring and Financing Venture-Backed Startups

2:00-4:00pm: Interactive Startup Workshop

3:30-4:00pm: Registration

4:00-4:45pm: Opening Remarks | Keynote Speech

5:00-5:50pm: Panel Discussion 6:00-7:00pm: Startup Pitch Event 7:00-8:00pm: Beer & Wine Networking

Thank you and we look forward to seeing you there!

Received by NSD/FARA Registration Unit 10/10/2019 10:20:55 AM

This material is distributed by KOTRA on behalf of the Korea Trade-Investment Promotion Agency. Additional information is available at the Department of Justice, Washington, DC.





상표/디자인특허 출원비용 지원

- 상표 출원: 출원비용의 50%를 한도액 \$600/류 내 지원
- 디자인특허 출원: 출원비용의 50%를 한도액 \$1,000/건 내 지원
- 상표/디자인특허 출원비용지원 연 최대 8회
- 접수경로: www.kotra.or.kr > 지원서비스안내 > 해외진출 지원 > 해외투자진출 > 지식재산권보호 > 지원신청 > IP-DESK 신청

실용특허 출원비용 지원 (<u>6월 30일 자로 2019년 사업 조기 마감</u>)

- 실용특허 출원: 출원비용의 50%를 한도액 \$2,000/건 내 지원
- 실용특허 출원비용지원 연 최대 3회
- 접수경로: <u>www.kotra.or.kr</u> > 지원서비스안내 > 해외진출 지원 > 해외투자진출 > 지식재산권보호 > 지원신청 > IP-DESK 신청

지식재산권 법률의견서 작성 지원

- 지식재산권 분쟁사안에서 권리 분석을 통한 신속한 대응과 침해 소송 예방을 위한 현지 변호사의 법률의견서 작성 비용을 일부 지원
- 한도액 \$10,000/건 내 연 최대 3회 지원, 1회차 70%, 2회차 50%, 3회차 30%로 실제발생법률비용 중 지원비율 하향 조정
- 접수경로: www.kotra.or.kr > 지원서비스안내 > 해외진출 지원 > 해외투자진출 > 지식재산권보호 > 지원신청 > IP-DESK 신청

설명회/이동데스크

- 미국 지식재산법 교육, 기술 라이센싱, 창업 등의 분야에 세미나와 워크샵 개최
- 한국 기업 참가 전시회나 창업 행사 등 방문하여 지식재산권 상담

미국 지식재산권 기본 정보

- 미국 지식재산권 이슈 및 사례
- 가이드북 1 (특허법, 상표법, 저작권법, 영업비밀)
- <u>가이드북 2</u> (패션, 음악, 영화, 출판, 예술, 인터넷)

뉴욕 스타트업 정보

• 뉴욕 스타트업 가이드북

기타 지식재산권 상담 및 문의

- 박다미 변호사 <u>damipark@kotra.or.kr</u> | 212-826-0900 x217
- 안지은 대리 graceahn@kotra.or.kr | 212-826-0900 x228







why did I get this? unsubscribe from this list update subscription preferences KOTRA NY IP-DESK · 460 Park Ave., 14th Floor · New York, NY 10022 · USA

